

ランチョンセミナー



参加費無料！
お弁当・ドリンク付



参加チケット配付中！
@金属学会・展示会場(全学講義B棟1階)

9/19(木) 12:10~12:50

オックスフォード・インストゥルメンツ(株)

C会場 (全学教育推進機構講義A棟1階A102)

「パターンマッチングを使った指数付け機能MapSweeperの解析事例と最新EBSD分析システムのご紹介」

日本電子(株)

E会場 (全学教育推進機構講義B棟1階B108)

「ハイスループット化を実現したEPMAのご紹介」

物質・材料研究機構

F会場 (全学教育推進機構講義B棟1階B118)

「オープンサイエンス時代の日本発材料科学ジャーナルSTAM——現状と戦略」

